# **INSULATIVE PASTE**

Patent Number:

JP5190022

Publication date:

1993-07-30

Inventor(s):

OKUNOYAMA TERU

Applicant(s)::

TOSHIBA CHEM CORP

Requested Patent:

JP5190022

Application

JP19920020583 19920109

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01B3/22; C08L75/04; C09K3/10; H01L21/52

EC Classification:

Equivalents:

#### **Abstract**

PURPOSE:To reduce warping of a large-scale chip under the heat treatment for wire-bonding upon application of bonding semiconductor chips, to preserve the necessary bond strength and to reduce remoistening, by using as components urethane polymer and oligomer blocked with bisphenol. CONSTITUTION:This insulative paste contains as essential components (A) urethane polymer and oligomer blocked with bisphenol, (B) polyatomic alcohol compound and (C) insulative filler.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頭公開番号

特開平5-190022

(43)公開日 平成5年(1993)7月30日

(51)lnt-Cl. <sup>6</sup> H 0 1 B 3/22 C 0 8 L 75/04 C 0 9 K 3/10 H 0 1 L 21/52 # C 0 8 G 18/80	識別記号 B NFY D E NFM	庁内整理番号 9059-5G 8620-4 J 9159-4H 9055-4M 8620-4 J	F I 技術表示箇所 審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)
(21)出願番号	特顯平4-20583 平成 4年(1992) 1	月9日	(71)出願人 390022415 東芝ケミカル株式会社 東京都港区新橋3丁目3番9号 (72)発明者 奥野山 輝 神奈川県川崎市川崎区千鳥町9番2号 東 芝ケミカル株式会社千鳥町工場内 (74)代理人 弁理士 諸田 英二
			·

## (54)【発明の名称】 絶縁性ペースト

#### (57)【要約】

【構成】 本発明は、(A) ビスフェノールでブロック されたウレタンポリマーおよびオリゴマー(B) 多価アルコール化合物(C) 絶縁性充填剤を必須成分としてなることを特徴とする絶縁性ペーストである。

【効果】 この絶縁性ペーストは、その成分としてビスフェノールでブロックされたウレタンボリマーおよびオリゴマーを用いたから、半導体チップの接着に適用した場合、ワイヤボンディングの加熱を経ても大型ップの反り変形が極めて少なく、接着力は必要な強度を有しており、また吸湿も少ない。

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) ピスフェノールブロックウレタン ポリマーおよびオリゴマー

- (B) 多価アルコール化合物
- (C) 絶縁性充填剤

を必須成分としてなることを特徴とする絶縁性ペース ١.

#### 【発明の詳細な説明】

ブリーや各種部品類の接着等に使用するペーストで、特 に半導体チップの大型化と表面実装に対応した特性を有 する絶縁性ペーストに関する。

#### 100021

【従来の技術】リードフレーム上の所定部分にIC、L SI等の半導体チップを接続する工程は、素子の長期信 頼性に影響を与える重要な工程の一つである。従来から この接続方法として、半導体チップのシリコン面をリー ドフレーム上の金メッキ面に加圧圧着するという Au -Si 共晶法が主流であった。しかし、近年の貴金属、特 に金の高騰を契機として樹脂封止型半導体装置ではAu - Si 共晶法から、半田を使用する方法、導電性ペース トを使用する方法等に急速に移行しつつある。また、近 年、半導体素子の設計上の関係から導電性ペーストだけ でなく絶縁性ペーストの使用も高まりつつある。

【0003】しかし、これらのペーストを使用する方法 は、耐湿性、耐加水分解性に劣り、アルミニウム電極の 腐食を促進し、断線不良の原因となることが多く、素子 の信頼性はAu-Si共晶法に比較して劣っていた。ま た、IC、LSIやLED等の半導体チップの大型化や 30 装置の表面実装に伴い、チップクラックの発生や接着力 の低下がおこり、問題となっていた。

### [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の事情 に鑑みてなされたもので、耐湿性、耐加水分解性、接着 性に優れ、アルミニウム電極の腐食による断線不良や反 りが少なく、半導体チップの大型化などに対応した信頼 性の高い絶縁性ベーストを提供しようとするものであ る。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記の目的 を達成しようと鋭意研究を重ねた結果、後述する組成の ベーストが、上記の目的を達成できることを見いだし、 本発明を完成したものである。

- 【0006】即ち、本発明は、
- (A) ビスフェノールブロックウレタンポリマーおよび オリゴマー
- (B) 多価アルコール化合物
- (C) 絶縁性充填剤

てある。

【0007】以下、本発明を詳細に説明する。

【0008】本発明に用いる(A)ビスフェノールブロ ックウレタンポリマーおよびオリゴマーとしては、ウレ タンを形成するプレボリマーおよびオリゴマーの末端活 性イソシアネート基を、ビスフェノール活性水素化合物 でブロック化したブロックイソシアネートプレポリマー である。代表的なものとしては、末端活性イソシアネー ト基を有するポリエステル又はポリブタジエンを、ビス 【産業上の利用分野】本発明は、半導体装置のアッセン 10 フェノールAあるいはビスフェノールF等のブロッキン グ剤でブロック化したものである。これらは、単独又は 2 種以上混合して使用することができる。これらのブロ ック化されたウレタンボリマーおよびオリゴマーは室温 では安定であるが、 120°C以上に加熱するとイソシアネ ート基を解離する性質をもっている。

【0009】本発明に用いる(B)多価アルコール化合 物としては、可撓性、柔軟性を考慮して長鎖のアルキル 基を有するものや、ポリエステル系、ポリブタシエン系 またはシリコーン系の多価アルコール類が使用可能であ る。具体的なものとしては、R-45HT(出光石油化 学社製、商品名)、ポリエチレングリコール、ポリプロ ピレングリコール(三洋化成社製)、アルコール変性シ リコーンBYシリーズ(トーレシリコーン社製)等が挙 げられ、これらは単独又は2 種以上混合して使用するこ とがてきる。とれらのアルコール類の水酸基は、前記の ウレタンポリマーおよびオリゴマーから解離したイソシ アネート基と反応する。ウレタンポリマーやオリゴマー と多価アルコール類の配合割合、解離イソシアネート基 (NCO) と多価アルコール類の水酸基(OH)の比 (NCO/OH) が 0.1~ 1.2当量の範囲であることが 望ましい。この配合割合が、 1.0当量未満または 1.2当 量を超えると所定の特性が得られず好ましくない。 また この反応系を促進する触媒としては、一般的にはジアル キルチンジラウレート等が使用される。

【0010】本発明に用いる(C)絶縁性充填剤として は、例えば、結晶性シリカ、溶融シリカ、微粉シリカ、 タルク、水酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、ベント ナイト等の絶縁性粉末等が挙げられ、これらは、単独又 は2 種以上混合して使用することができる。これらの絶 縁性粉末は、いずれも平均粒径で30μm以下であること が望ましい。平均粒径が30μm を超えると、組成物の性 状がベースト状にならず塗布性能が低下し好ましくな い。絶縁性粉末と樹脂成分との配合割合は、重量比で40 ∕60~90∕10であることが望ましい。絶縁性粉末が40重 **置部未満であると満足なペースト性状が得られず、ま** た、90重量部を超えると作業性や密着性が低下し好まし くない。

【0011】本発明の絶縁性ベーストは、粘度調整のた め必要に応じて有機溶剤を使用することができる。その を必須成分としてなることを特徴とする絶縁性ペースト 50 溶剤類としては、ジオキサン、ヘキサン、酢酸セロソル

ブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、ブチルセロ ソルブアセテート、ブチルカルビトールアセテート、イ ソホロン等が挙げられ、これらは単独又は2 種以上混合 して使用することができる。

【0012】本発明の絶縁性ペーストの製造方法は、常 法に従い各原料成分を十分混合した後に、更に、例えば 三本ロールによる混練処理をし、その後、減圧脱泡して 製造することができる。こうして製造した絶縁性ペース トは、シリンジに充填され、ディスペンサーを用いてリ ードフレーム上に吐出され、半導体素子を接着固定した 10 製造した。 後、ワイヤボンディングを行い、樹脂封止材で封止して 樹脂封止型半導体装置を製造することができる。との半 導体装置は、 280°Cで加熱しても (素子のワイヤボンデ ィングに対応)、大型チップの反り変形が極めて少な く、接着力は半導体チップの接着に必要な強度を有して\*

\*おり、吸湿も少ないものであることが認められた。 [0013]

[実施例] 次に本発明を実施例によって説明するが、本 発明はこれらの実施例によって限定されるものではな い。実施例において「部」とは特に説明のない限り「重 量部」を意味する。

[0014] 実施例1~3

表1に示した各成分を三本ロールにより 3回混練して一 液性絶縁性ベースト(A)、(B)、(C)をそれぞれ

[0015]比較例

市販のエポキシ樹脂ベースの溶剤型絶縁性ベースト

(D) を入手した。

[0016]

【表1】

	69	<b>実施例</b>			比較例
組成(重量部)		1	2	3	
ウレタンプレポリマー* 1					*3
ピスフェノールAプロック系 ピスフェノールFプロック系		30	_	30	
多価アルコール化合物**		_	30		
ポリプタジエンR-45HT		18	_	-	
ポリプタジエンP I P – H		_	18	18	
触媒 ジプチルチンジラウリレート		0.15	0. 15	0. 15	
絶縁性粉末		30	28	_	
シリカ粉末 水酸化アルミニウム		-	<del>-</del>	32	

\*1:プロックイソシアネートプレポリマーの50%ブチ ルカルビトール溶液。

\*2 : 出光石油化学社製、末端水酸基化合物。

\*3:市販のエポキシ樹脂ベース絶縁性ベースト。

【0017】実施例1~3および比較例で得た絶縁性ペ ースト(A)、(B)、(C)および(D)を用いて、 半導体チップとリードフレームとを接着固定して半導体 装置を製造した。これらの半導体装置について、接着強 度、チップの反り、加水分解性、吸湿性を試験した。そ の結果を表2に示したが、本発明の効果を確認すること ができた。

[0018]

【表2】

(単位)

例 条件と特性	1	実施例 2	3	比较例
絶縁性ペーストの種類	A	B	C	D
半導体素子接着条件(℃×分)	170×90	170×90	170×90	180×60
接着強度 (kg) [350℃]	2. 0	2. 1	2. 4	0.4
反り (μm)	9	12	10	40
加水分解性塩素イオン (ppm)	17	21	16	160
吸湿性 (%)	0. 7	0. 7	0. 7	1.8

【0019】接着強度は、 200μm 厚のリードフレーム (銅系)上に 4×12mmのシリコンチップを接着し、それ ぞれの温度でプッシュプルゲージを用いて測定した。加 水分解性イオンは、半導体素子接着条件で硬化させた 後、 100メッシュに粉砕して、180℃で 2時間加熱抽出 を行ったC1 イオンの量をイオンクロマトグラフィーで 測定した。耐湿試験は、温度 121℃、圧力 2気圧の水蒸 20 よび反りがなく、チップの大型化に対応した信頼性の高 気中における吸湿量を測定した。チップの反りは、硬化 後のチップ表面を表面粗さ計で測定し、チップ中央部と

端部との距離で示した。

[0020]

【発明の効果】以上の説明および表2から明らかなよう に、本発明の絶縁性ペーストは、耐湿性、耐加水分解 性、接着性に優れ、特に半導体装置のアセンブリに適用 した場合に、アルミニウム電極の腐食による断線不良お いものとなる。